

## CMOS兼容高Q值微机电系统悬浮片上螺旋电感

卢冲赢<sup>1</sup>, 徐立新<sup>1</sup>, 李建华<sup>1,2</sup>, 付博<sup>2</sup>, 欧修龙<sup>2</sup>

(1.北京理工大学机电动态控制重点实验室, 北京 100081; 2.淮海工业集团有限公司, 山西长治 046012)

## CMOS-compatible High-Q Micro-electro-mechanical System Suspended on-chip Spiral Inductor

LU Chong-ying<sup>1</sup>, XU Li-xin<sup>1</sup>, LI Jian-hua<sup>1,2</sup>, FU Bo<sup>2</sup>, OU Xiu-long<sup>2</sup>

(1.National Key Laboratory of Science and Technology on Electromechanical Dynamic Control, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China; 2.Huaihai Industries Group Co.Ltd, Changzhi 046012, Shanxi, China)

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)